# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-062975

(43) Date of publication of application: 05.03.1999

(51)Int.Ci.

F16C 33/32

(21)Application number: 09-245943

OCCUPANTALIS COLLEGISTO COMPANY COMPANY DE SE OSCILIARE MANDE CONTRACTOR DE SE OSCILIARE DE SE OSCILIARE DE SE OCCUPANTALIS COLLEGISTO COMPANY COMPANY DE SE OSCILIARE MANDE CONTRACTOR DE SE OSCILIARE DE SE OSCILIARE DE SE

(22)Date of filing:

28.08.1997

(72)Inventor: NIIZEKI KOKORO

(71)Applicant : NIPPON SEIKO KK

MATSUNAGA SHIGEKI

### (54) ROLLING BEARING

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To use a rolling bearing in harsh environment while reducing cost by pressure—sintering a ball made of ceramic after granulation molding to manufacture the ball.

SOLUTION: In this ball bearing, balls made of silicon nitride ceramic pressure-sintered in an atmosphere of pressurizing and heating in an inert gas by a hot press after granulation molding are built in an outer ring and an inner ring. This ball has a hardness of 1550 HV, and a ratio to the true density is 100%. Hardness and fineness are therefore improved. The silicon nitride ceramic ball manufacture by this method is fine and high in strength compared to a ball made of normal pressure sintered silicon nitride ceramic, providing sufficient performance as a rolling bearing in harsh environment. Manufacturing cost is reduced by pressure-sintering after granulation molding.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

06.12.2006

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-62975

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

(51) Int.Cl.\* .

F16C 33/32

識別記号

FΙ

F 1 6 C 33/32

# 審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出臟番号

特願平9-245943

(71)出顧人 000004204

日本精工株式会社

(22)出顧日

平成9年(1997)8月28日

東京都品川区大崎1丁目6番3号

(72)発明者 新関 心

神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号

日本精工株式会社内

(72)発明者 松永 茂樹

神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号

日本精工株式会社内

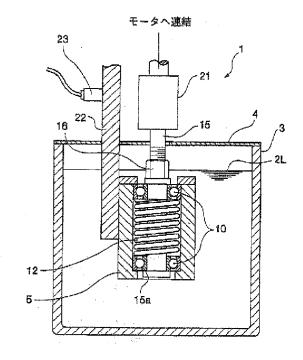
(74)代理人 弁理士 渡部 敏彦

#### (54) 【発明の名称】 転がり軸受

#### (57)【要約】

【課題】 コストダウンを図りつつ厳しい環境で使用す る際に十分な性能を有する転がり軸受を提供する。

【解決手段】 転がり軸受は、造粒成形した後にHIP で焼結した窒化ケイ素セラミックス製のボールを、外輪 および内輪に組み込んだ深みぞ玉軸受であり、内径 46 mm×外径φ15mm×幅5mmの寸法を有する。セラ ミックスはY2O3・Al2O3添加の窒化ケイ素を主成分 とする。外輪および内輪である軌道輪はセラミックスあ るいは金属で製造される。セラミックボールは造粒成形 した後に加圧焼結されているので、硬さ1550HV、 真密度に対する割合100%の特性を有し、従来と比べ て硬さや緻密さが向上している。そして、油中、真空 中、水中の3つの環境での試験では、セラミックボール に何も損傷が見られなかった。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスからなる玉を有した転がり 軸受において、前記セラミックスからなる玉は造粒成形 した後に加圧焼結して製造されたものであることを特徴 とする転がり軸受。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セラミックスから なる玉を有した転がり軸受に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、セラミック軸受の材料として、例 えば、特公平7-37814号公報に示されるようにH IP (ホットアイソスタティクプレス)やGPS (ガス 圧焼結)で加圧焼結した窒化ケイ素セラミックスを用い ることが主流であった。そして、今後、セラミック軸受 の展開を図るためにはコストダウンが大きな課題となっ ている。

【0003】また一方、加圧焼結の窒化ケイ素セラミッ クスよりも安価なセラミックスとして、常圧焼結の窒化 ケイ素、炭化ケイ素、アルミナ、ジルコニアをセラミッ 20 げられ、全ての玉軸受に適用可能である。 ク軸受に用いたものが知られている(特許番号第254 9636号参照)。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、常圧焼 結のセラミックスでは、加圧焼結した窒化ケイ素セラミ ックスと比べて材料強度が基本的に低く、厳しい環境で の転がり軸受用材料として十分な性能が得られないとい う問題があった。

【0005】そこで、本発明は、コストダウンを図りつ 軸受を提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の請求項1に記載の転がり軸受は、セラミッ クスからなる玉を有した転がり軸受において、前記セラ ミックスからなる玉は造粒成形した後に加圧焼結して製 造されたものであることを特徴とする。造粒成形とは、 振動を加えて粉体を運動させながら雪だるま式に粒径を 大きくする成形方法であり、転動造粒法などが知られて り、成形体の密度および強度を向上できる。

【0007】また、前記玉は窒化ケイ素を主成分とする セラミックスからなり、造粒成形した後にHIP(Hot Isostatic Press)で焼結して製造されたものであるこ とが好ましい。HIPは不活性ガス中で圧力をかけなが ら加熱する雰囲気加圧焼結であり、硬さや緻密さを向上 できる。

### [0008]

【発明の実施の形態】本発明の転がり軸受の実施の形態

ハードディスクドライブ(HDD)に適用されるもので

あり、造粒成形した後にHIPで焼結した窒化ケイ素セ ラミックス製のボール(セラミックボール)を、外輪お よび内輪に組み込んだ深みぞ玉軸受である。

【0009】外輪および内輪である軌道輪はセラミック スあるいは金属で製造される。軌道輪の製造に使用され るセラミックスは、窒化ケイ素の他に炭化ケイ素、ジル コニア、アルミナ等を加圧焼結(HIP, GPS, HP =ホットプレス〉、常圧焼結あるいは反応焼結したもの。 10 である。また、軌道輪の製造に使用される金属は、軸受 鋼、耐熱鋼(高速度工具鋼、AISI, M50, インコ ネル等)、ステンレス鋼(SUS440C, SUS63 〇等)である。

【0010】保持器の材料はナイロン、フッ素樹脂、ボ リアミド樹脂、炭素鰯、ステンレス鋼などであり、特に 限定されない。

【 0 0 1 1 】 尚、転がり軸受の形式としては、深みぞ玉 軸受の他に、アンギュラ玉軸受、スラスト玉軸受、マグ ネト玉軸受、4点接触玉軸受、自動調心玉軸受などが挙

【0012】このように、造粒成形した後に加圧焼締さ れた本実施形態のセラミックボールでは、硬さが155 OHV、真密度に対する割合が100%である。一方、 一軸加圧した後に常圧焼結された従来のセラミックボー ルでは、硬さが1400HV、真密度に対する割合が9 8~99%である。このように、本実施形態のセラミッ クボールでは、硬さや緻密さが向上している。

【0013】本実施形態の転がり軸受の効果を確認する ために、油中、真空中、水中の3つの環境で試験を行 つ厳しい環境で使用する際に十分な性能を有する転がり 30 う。図1は油中または水中での転がり軸受の回転性能を 評価する試験機の構成を示す断面図である。

> 【0014】試験機1では、油または水が貯えられた浴 槽3の中に筒状のハウジング5が浸されている(油また は水の液面2L)。ハウジング5の内側には、試験軸受 としての転がり軸受10が上下に一対設けられており、 その間にはコイルバネ12が介装されている。コイルバ ネ12によって一対の転がり軸受の外輪は軸方向外側に 押圧された状態でハウジング5内に固定される。

【0015】一対の転がり軸受10の内輪には浴槽3の いる。この造粒成形は金型成形による一軸プレスと異な 40 ふた4を貫通する主軸15が内嵌されており、軸端に形 成された段部15aおよびねじ16の下面にそれぞれ接 している内輪の軸方向位置を、ねじ16で締め付けるこ とにより調整し、軸受に架かるスラスト予圧を調節する ことができる。

> 【0016】また、主軸15はカップリング21を介し て図示しないモータの回転軸に連結されている。さら に、ハウジング5の側面には板材22が取り付けられて おり、板材22の上部には振動加速度ピックアップ23 が設けられている。

について説明する。本実施の形態における転がり軸受は 50 【0017】この試験機1では、図示しないモータを回

転させて油中または水中で転がり軸受10の内輪を回転 させておき、ハウジング側面に取り付けられた板材22 を介して振動加速度ピックアップ23で振動加速度を検 出することにより、油中または水中での転がり軸受の回 転性能を評価することができる。

【0018】図2は真空中での転がり軸受の回転性能を 評価する試験機の構成を示す断面図である。試験機31 は磁性流体シールユニット33で密閉された真空チェン バ35を有する。真空チェンバ35内にはハウジング3 受として一対の転がり軸受40が装着されている。

【0019】ハウジング38の軸方向端面には転がり軸 受40の外輪の軸方向位置を規制するボス部41が嵌合 されており、ボス部41の端面にはレバー42が当接し ている。レバー42が揺動自在に取り付けられた微小荷 重変換器45は歪みゲージを有し、レバー42によるた わみによりハウジング38の回転トルクを測定する。

【0020】また、一対の転がり軸受40の内輪には磁 性流体シールユニット33の出力軸33aが内嵌されて おり、出力軸33aの端部にはスプリング48により付※20

\*勢されるボス部51が内輪に当接した状態で挿通されて おり、転がり軸受40にスラスト予圧を加えている。

【0021】磁性流体シールユニット33の入力軸33 もにはプーリ54が嵌合されており、ベルト56を介し てモータ58の回転軸に軸支されたプーリ59と連結さ れている。

【0022】この試験機31では、真空チェンバ35内 を真笠状態にしてモータ58を回転させておき、微小荷 重変換器45でハウジング38の回転トルクを測定する 8が収納されており、ハウジング38の内側には試験軸 10 ことにより、真空中での転がり軸受の回転性能を評価す ることができる。

## [0023]

【実施例】転がり軸受の実施例について説明する。試験 軸受としての転がり軸受には、表1に示す深みぞ玉軸受 が用いられる。実施例では造粒成形した後にHIPで加 圧焼結することにより製造されたセラミックボールを示 し、比較例では造粒成形した後に常圧焼結することによ り製造されたセラミックボールを示す。

[0024]

【表1】

供試体 No.	外輪・内輪	輪・内輪 ボール	
実施例1	軸受鋼	造粒成形 – HIP 窒化ケイ素セラミックス	
比較例1	軸受鋼	造粒成形一常圧焼結窒化ケイ素セラミックス	

深みぞ玉軸受696は内径φ6mm×外径φ15mm× 幅5mmの寸法を有する。ボールの製造方法は焼結法に 関連する工程を除いて従来と同じであり、セラミックス はY2O3·Al2O3添加の窒化ケイ素を主成分とする。 【0025】[油中性能試験] 表2に油中での試験条件 を示す。

[0026]

【表2】

[試験条件]

荷重(アキシアル): 118N 回転速度:8000min\*\* 潤滑: ISO VG68 潤滑油 温度 : 室温

※2個の試験軸受には、同一の供試体No.のものが組で 用いられる。回転の異常は振動加速度の上昇によって検 知し、初期振動加速度値の3倍になった時点を転がり寿 命と判断した。1000時間経過しても、振動加速度の 上昇が見られない場合、試験を打切りとした。

30 【0027】表3に試験結果を示す。

[0028]

【表3】

供試体 No.	寿命時間,h	追い番	ボールの損傷状態
実施例1	1000 →	その1	損傷なし
		その2	損傷なし
比較例1	206	その1	1個に剥離発生
		その2	2個に剥離発生

造粒成形-常圧焼結窒化ケイ素セラミックボールを組み 込んだハイブリッド軸受(比較例1)では、合計3個の ポールに剥離が生じたが、造粒成形-HIP窒化ケイ素 セラミックボールを組み込んだハイブリッド軸受 (実施 例1)では、セラミックボールに何も損傷が見られなか った。

\* [0030]

【表4】

[試験条件] 荷重 (アキシアル):59N 回転速度:3000min 1 潤滑:水道水 温度:室温

【0029】[水中性能試験]試験条件を表4に示す。★50 2個の試験軸受には同一の供試体No.のものが組で用

いられる。回転の異常は振動加速度の上昇によって検知 し、初期振動加速度値の3倍になった時点を転がり寿命 と判断した。500時間を経過しても、振動加速度の上 昇が見られない場合、試験を打切りとした。袰らに試験\*

\* 結果を示す。 [0031] 【表5】

-	11 M A C C	JULY C CITE & ACT VEHINIAR TO				
	供試体 No.	寿命時間 h	追い番	ボールの損傷状態		
ĺ	実施例1	500 →	その1	損傷なし		
			その2	損傷なし		
	比較例1	187	₹ <b>0</b> 1	全数に微小剥離発生		
			その2	全数に微小剥離発生		

造粒成形-常圧焼結窒化ケイ素セラミックボールを組み 込んだハイブリッド軸受(比較例1)では、ボール全数 に微小剥離が生じたが、造粒成形-HIP窒化ケイ素セ ラミックボールを組み込んだハイブリッド軸受(実施例 1)では、セラミックボールに何も損傷が見られなかっ

[真空中試験評価]試験条件を表6に示す。

[0032]

【表6】

[試験条件] 荷重 (アキシアル):59N 回転速度: 1000min-1 潤滑:なし 温度:室温

※2個の試験軸受には、同一の供試体No.のものが組で 用いられる。回転の異常は微小荷重変換器による回転ト ルク値の上昇によって検知し、初期回転トルク値の3倍 になった時点を転がり寿命と判断した。500時間を経 過しても、回転トルクの上昇が見られない場合、試験を 打切りとした。表7に試験結果を示す。

6

[0033] 【表7】

20

压力: 1Pa

供試体 No.	寿命時間,h	追い番	ボールの損傷状態
実施例1	500 →	その1	損傷なし
		その2	損傷なし
比較例 I	3 <b>2</b> 4	その1	全数に微小剥離発生
		その2	全数に微小剝離発生

造粒成形-常圧焼結窒化ケイ素セラミックボールを組み 込んがハイブリッド軸受(比較例1)では、ボール全数<br/> に微小剥離を生じたが、造粒成形-HIP窒化ケイ素セ ラミックボールを組み込んだハイブリッド軸受(実施例 1)では、セラミックボールに何も損傷は見られなかっ 12.

## [0034]

【発明の効果】本発明の請求項1に記載の転がり軸受に よれば、セラミックスからなる玉を有した転がり軸受に おいて、前記セラミックスからなる玉は造粒成形した後 40 に加圧焼結して製造されたものであるので、この方法に よって製造された壁化ケイ素セラミック製のボールは、 常圧焼結窒化ケイ素セラミック製のボールに比べて緻密 かつ高強度であり、厳しい環境での転がり軸受用として★

★十分な性能(転がり寿命)が得られる。また、造粒成形 した後に加圧焼結することで従来に比べて製造コストを 下げることができる。

【0035】このように、コストダウンを図りつつ厳し い環境で使用する際に十分な性能を有する転がり軸受を 提供することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】油中または水中での転がり軸受の回転性能を評 価する試験機の構成を示す断面図である。

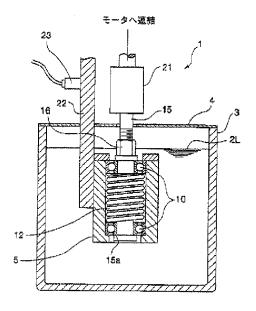
【図2】真空中での転がり軸受の回転性能を評価する試 験機の構成を示す断面図である。

### 【符号の説明】

1、31 試験機

10、40 転がり軸受

【図1】



【図2】

